⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-189086

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)8月19日

B 23 K 26/06 G 02 B 26/04

Z 7920-4E 6867-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

4 発明の名称

レーザ装置

②特 願 平1-327296

20出 願 平1(1989)12月19日

@発 明 者

石 川

憲

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝横浜

事業所内

⑪出 願 人 株 式 会 社 東 芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

個代 理 人 弁理士 則近 憲佑

外1名

明細書

1. 発明の名称

レーザ装置

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明はパルスレーザピームのパルス繰返し

率を高速にするレーザ装置に関する。

(従来の技術)

(発明が解決しようとする課題)

上記従来技術では、回転セクターを大気中で回転させているため、空気抵抗によって回転数が上がらず、また、回転中の振動のためセクター円盤における反射角度に狂いが生じ、合成ビームの

同軸性が不安定になっていた。

本発明はこのような問題点を解消するためになされたもので、合成ビームによるパルスの高速化を安定して実現するレーザ装置を提供することを目的とする。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段と作用)

- ザ光を透光させる透光部 (13)と、同じく反射さ せる反射面 (14)とが等角度に2か所ずつ形成され、 さらにこれら透光部 (13)と反射面 (14)との周囲に 二 重 の 環 状 帯 (15) , (18) が 形 成 さ れ て い て 、 内 側 の環状帯(15)の裏面側には透光部(13)の位置を検 出するマーク(17a),(17b)が、また、外側の環状 帯 (16)の裏面側には反射面(14)の位置を検出する マーク (18a). (18b) がそれぞれ等角度に設けられ ている。このセクター円盤(11)は反射面(14)をレ - ザ光(L2)に向けながら、両レーザ光(L1).(L2) の直交点と反射面とが交わりかつ、レーザ光(L1) に対しては 4 5 度、レーザ光 (L2)に対しては 9 0 度にそれぞれ交わって回転するようにモータ(20) に取付けられている。(21)・(22) はセクター円盤 (11)の裏面側に設けられた検出器で、一方の検出 器 (21)はマークを (17a), (17b) を検出し、他方の 検出器 (22) はマーク (18a), (18b) を検出して、そ れぞれ 電 気 信 号 に 変 換 し た 検 出 信 号 を 制 御 部 (5) に送るようになっている。制御部(5) ではマーク を (17a). (17b) を検出した検出信号に基づいた制

(実施例)

以下、実施例を示す図面に基づいて本発明を 説明する。第1図は本発明の第1の実施例を示し、 (1) および(2) は共に横励起方式になる第1、第 2 のパルスガスレーザ発振器で、レーザ光(L1).(L2) が互いに平行に出力する方向に設けられてい る。(3) および(4) は上記発振器を駆動する駆動 電源、(5) はこれら電源にパルス発振制御信号を 送る制御部である。(6) は両側部に対向して気密 に取付けられた透過窓(7),(8) および上記両側部 に直交する他方の側部に同じく気密に取付けられ た透過窓(9)を備えた減圧容器で、第1のパルス ガスレーザ発振器(1) から出力されたレーザ光(L 1) が 透 過 窓 (7) . (8) を 透 過 す る 位 置 に 設 け ら れ て いる。(10)は光路を変える反射鏡で、第2のパル スガスレーザ発振器(2) から出力されたレーザ光 (L2)を反射し、透過窓(9) から減圧容器(6) 内に 導入してレーザ光 (L1)に直交させる位置に設けら れている。(11)はセクター円盤で、その表面側に は第2図に示すように、軸穴(12)の周囲に上記レ

御信号(A) を駆動源(3) に、また、マーク(18a), (18b) を検出した検出信号に基づいた制御信号(B) を駆動源(4) にそれぞれ送るようになっている。(23)は滅圧容器(6) 内をいわゆる高真空に減圧する真空ポンプである。

次に上記構成の作用について説明する。。真空 ボンブ(23)によって減圧のには圧され、この高真空 ので程度の比較的高真空に減圧され、この高真空 の下でセクター円盤(11)が高速度に回転される)。 一方の検出器(21)によってマーク(17a)、(17b)が が知動されると、制御信号(A)によって発振器(1)が 発掘されて第3図(a)に示すようにが過過で(7)が 幅になるレーザ光(Li)が出力され、透過に70の 発掘する。一方、マーク(18a)、(18b)が と、制御信号(B)によって駆動顔(4)が が発振器(2)が発振器になるれたの 造り、で表表のパルスが を抜けてが設置されたの と、制御信号(B)によって駆動顔(4)が のパルスガスレーザ発振器(2)が発振器れて 第3図(b)に示すように所定のパルス幅になる ーザ光 (L2)が出力され、反射鏡 (10)、透過窓 (9)、 反射面 (14)を介してレーザ光 (L1)に同軸に重なり、 透過窓 (8)を抜けてレーザ光 (L1)と同様にそのま ま直進する。以上のようなレーザ発振で第3図(c) に示すように、お互いのレーザ発振が合成され た高級返しのパルスレーザ光が得られた。

第 4 図は本発明の第 2 の実施例で、波長が第 1、第 2 の波長 (L1) (L2) と異なる波長のレーザ光 (L3)を出力する第 3 のパルスガスレーザ発振器 (30)を付加したものである。すなわち、上記実施例における反射鏡 (10)の位置にダイクロイックミラー(31)が設けられ、第 3 のパルスガスレーザ発振器 (30)から出力されたレーザ光 (L3)の光路に反射鏡 (10)が設けられている。セクター円盤 (32)には第 5 図 (a) に示すように透光部 (13)と反射面 (14)とが 3 か所づつ等角度に設けられ、同図 (b) に示すようにマーク (17a)・(17b) 、マーク (18a)・(18b)のほかに、マーク (33a)・(33b) が環状帯 (34)に設けられている。したがって、 3 本目の検出器 (35)が設けられ、制御部 (5)を介して制御信号 (C)が

第3のパルスガスレーザ発振器(30)を駆動する駆動類(36)に送られるようになっている。この実施例でも、上記第1の実施例と原理的に同様な作用により、3台の発振器の発振パルスが合成される。

なお、上記両実施例で、透過窓(9) への導光を 反射鏡(10)で行ったが、光ファイバで導光したり、 あるいは第1の実施例では第2のパルスガスルルス が発振器(2) を、第2の実施例では第3のパルス がスレーザ発振器(30)を出射口の軸方向を他からな がスレーザ発振器(6) 内に導光するようには まで直接、大力には また、例えば合成されたといいでは なかったが、例えば合成されたといいで なが、たが、の数を3台以上で構成 スガスレーザ発振器の数を3台は中である。 数のパルスを合成することは自由である。

[発明の効果]

セクター円盤を減圧容器内で回転するようにしたので、大気中で回転した場合の空気抵抗の作用が殆どなくなり、高速回転しても回転付加が極め

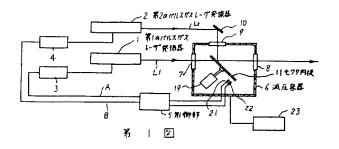
て小さく抑えられるので、駆動動力を小さくでき、また、高速回転に伴って発生する振動、騒音等も小さくすることができた。特に振動の低減で反射 角度の角度安定性が大幅に向上し、合成ビームの 同軸性を増すことができた。

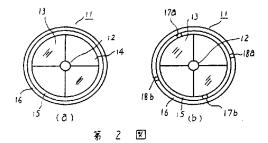
4. 図面の簡単な説明

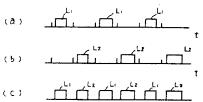
第1図は本発明の第1の実施例を示す構成図、第2図は第1の実施例におけるセクター円盤の拡大平面図、第3図はバルス合成を説明する波形図、第4図は本発明の第2の実施例を示す構成図、第5図は第2の実施例におけるセクター円盤の拡大平面図である。

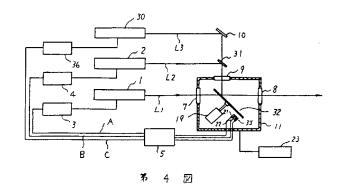
- (1) ・・・第1のパルスガスレーザ発振器
- (2) ・・・第2のバルスガスレーザ発振器
- (5)・・・制御部
- (6)・・・減圧容器
- (11)・・・セクター円盤

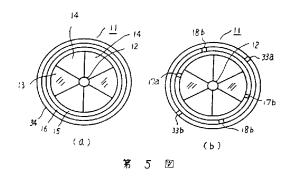
代理人弁理士 則近惠佑 同 松山允之











DERWENT-ACC-NO: 1991-285296

DERWENT-WEEK: 199815

COPYRIGHT 2010 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Laser device has sector disc in reduced pressure

vessel, 1st pulse laser generator forming optical path for transmission beam, etc. NoAbstract dwg

0/5

INVENTOR: ISHIKAWA K

PATENT-ASSIGNEE: TOSHIBA KK[TOKE]

PRIORITY-DATA: 1989JP-327296 (December 19, 1989)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

JP 03189086 A August 19, 1991 JA

JP 2723320 B2 March 9, 1998 JA

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL-DATE
JP 03189086A	N/A	1989JP- 327296	December 19, 1989
JP 2723320B2	Previous Publ	1989JP- 327296	December 19, 1989

INT-CL-CURRENT:

TYPE IPC DATE

CIPP G02B26/04 20060101 CIPS B23K26/06 20060101

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 03189086 A

BASIC-ABSTRACT:

Soldering of steel members each having on the ir surface a Cr carbide layer, is effected using a solder material contg. 1-7 wt% Si.

USE/ADVANTAGE - Provides a soldered portion having improved adhesion strength. The process is specifically for soldering printing heads which move at a high speed, the printing head comprising a printing wire soldered and integrated with an armature level.

In an example a high C steel wire 0.3 mm in dia. and having a Cr carbide coating layer was soldered with an armature level made of a marageing steel, using a BAg24 (Ag:Cu:Zn:Ni = 50:20:28:2) solder having added 3 wt % Si. High deflective strength and shear strength were obtd. @(3pp Dwg. No.0/2)

TITLE-TERMS: LASER DEVICE SECTOR DISC REDUCE

PRESSURE VESSEL PULSE GENERATOR FORMING OPTICAL PATH TRANSMISSION

BEAM NOABSTRACT

DERWENT-CLASS: M23 P55 P81

CPI-CODES: M23-D05;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: 1991-123687 **Non-CPI Secondary Accession Numbers:** 1991-218177